



오늘의 신기술 전구체의 증기압 측정장치

특허등록번호

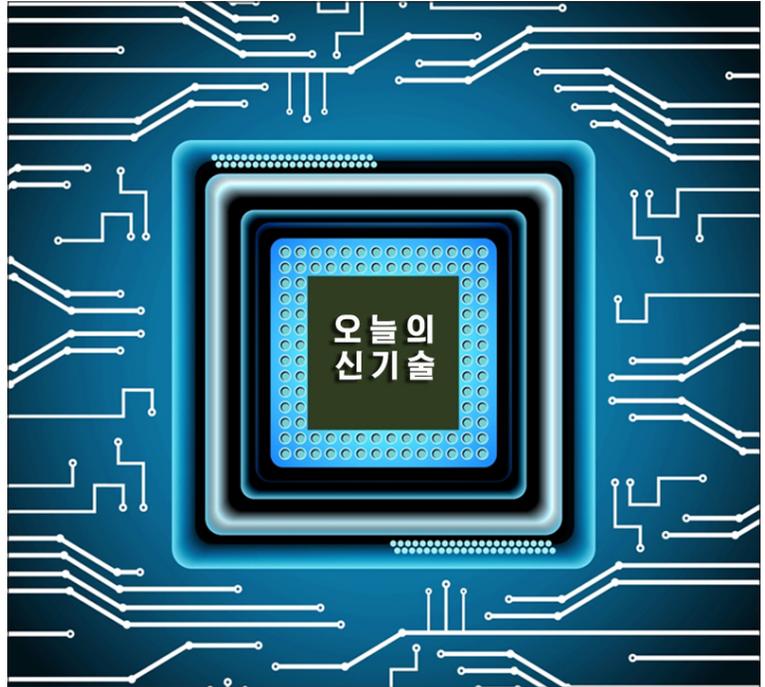
10-1323885

특허명

전구체의 증기압 측정장치 및 방법

대표발명자

진공기술센터 윤주영



반도체의 증착 과정에서 각종 물질들의 증기압을 측정하는 기술

연이은 경제 침체로 인해 주춤하고 있는 반도체 산업. 그러나 반도체 분야는 여전히 대한민국의 중추 산업이란 사실에는 변함이 없습니다.

힘든 시기를 겪고 있는 우리나라 반도체 기업체들에게 도움을 드릴 수 있는 KRISS의 기술을 소개합니다.

'전구체의 증기압 측정장치 및 방법' 기술은 반도체의 증착 과정에서 각종 물질들의 증기압을 측정하는 기술로써, 반도체의 질을 높여 우리 기업체의 경쟁력을 다질 수 있는 기술입니다.

술한 위험 속에서도 고도의 성장을 이루어 온 자랑스러운 한국의 반도체 산업을 KRISS가 응원합니다.

